

レーザー加速電子の小型高エネルギー X線源への展開

量子科学技術研究開発機構(QST)

神門 正城

阪大産研

細貝知直PI
金展subPI
Naveen Pathak
Alexei Zhidkov
水田好雄
Driss Oumbarek

Zhenzhe Lei
誉田 義英
Alexandre Rondepierre
Yanjun Gu
佐藤 新悟

QST

中新信彦subPI
黄開
大東出
小瀧秀行

森道昭
林由紀雄
James Koga
Timur Esirkepov

金属技研

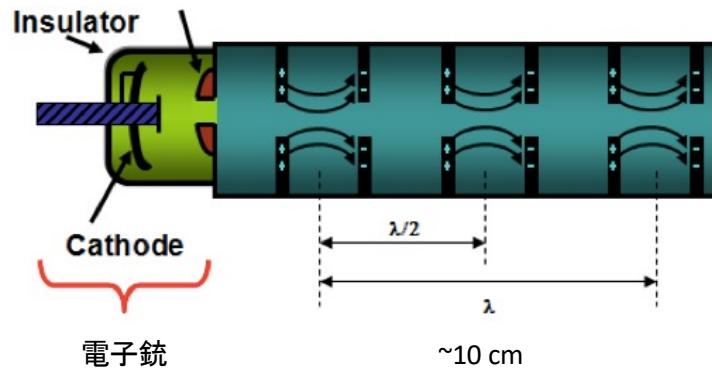
設楽 弘之
長澤 豊
橋本 秀宏
竹内 浩
土屋 将央

「レーザー駆動による量子ビーム加速器の開発と実証」2022年度第2回シンポジウム
– 電子加速システムの開発 –
2023年2月28日（火）

発表内容

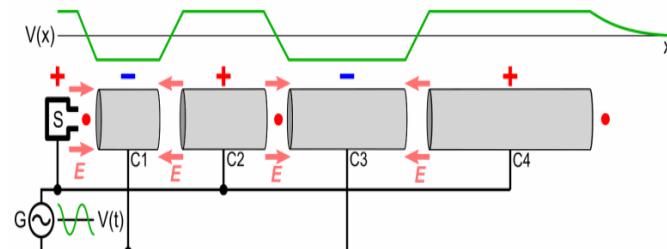
- ・レーザー加速（レーザープラズマ加速）とは
- ・プロジェクトでの目標
- ・レーザー電子加速の現状のビーム性能
- ・高エネルギーX線の要求
- ・高エネルギーX線のを実現するアイデア
- ・まとめ

高周波加速器(リニアック)



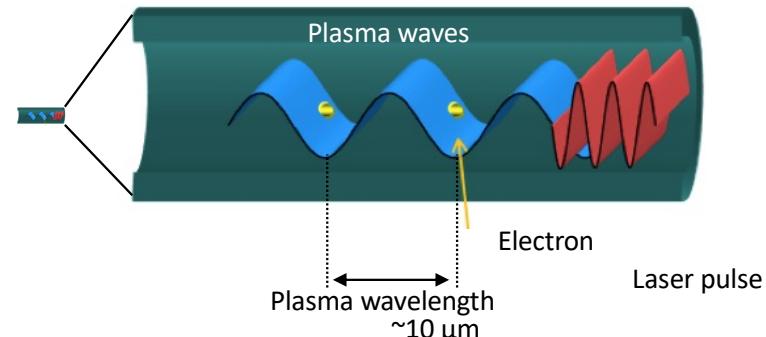
加速勾配

$\sim 10\text{-}100 \text{ MV/m}$



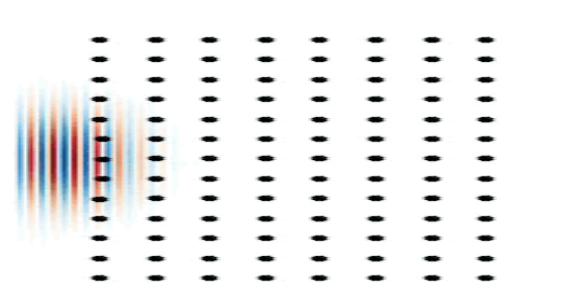
https://en.wikipedia.org/wiki/Linear_particle_accelerator

レーザープラズマ加速

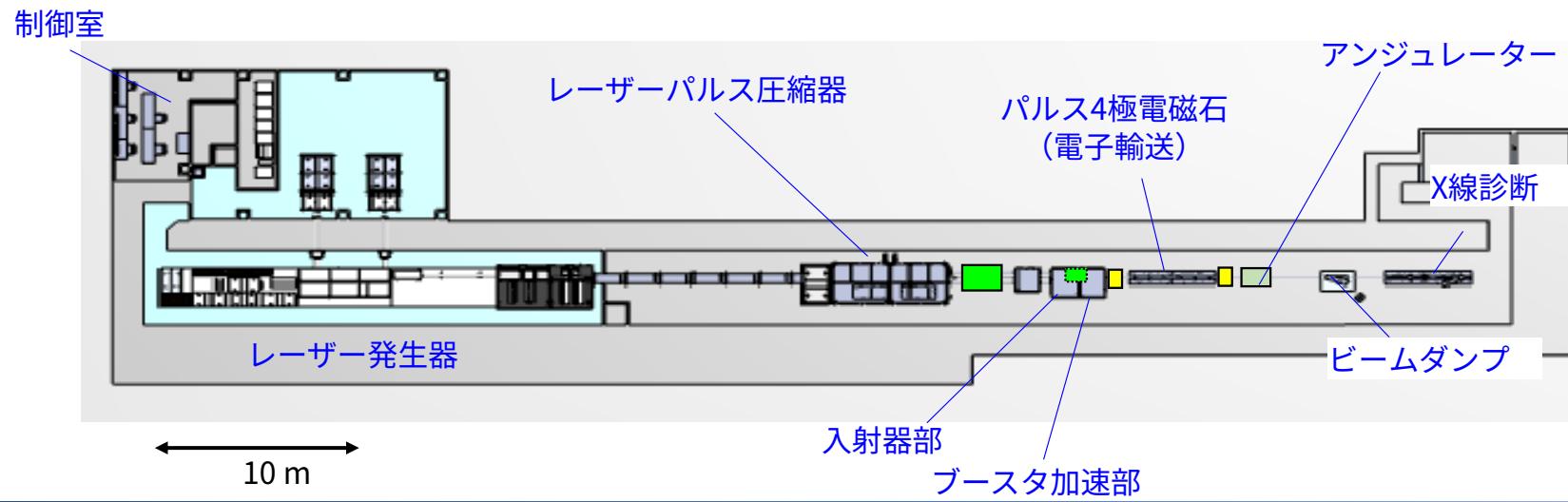
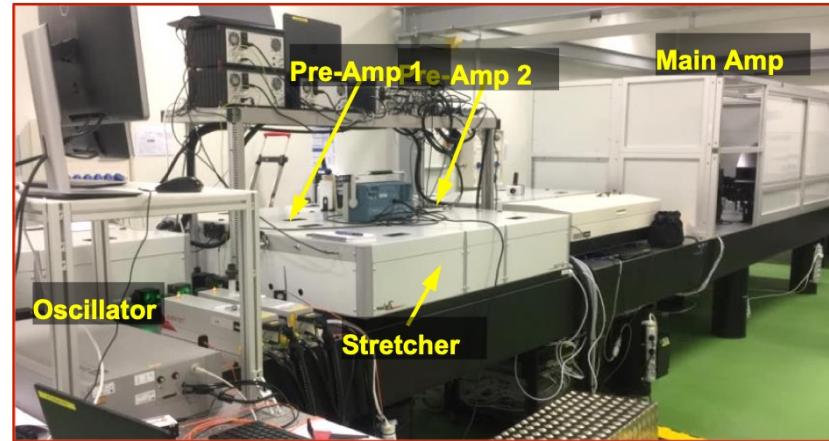


$\sim 10\text{-}100 \text{ GV/m}$

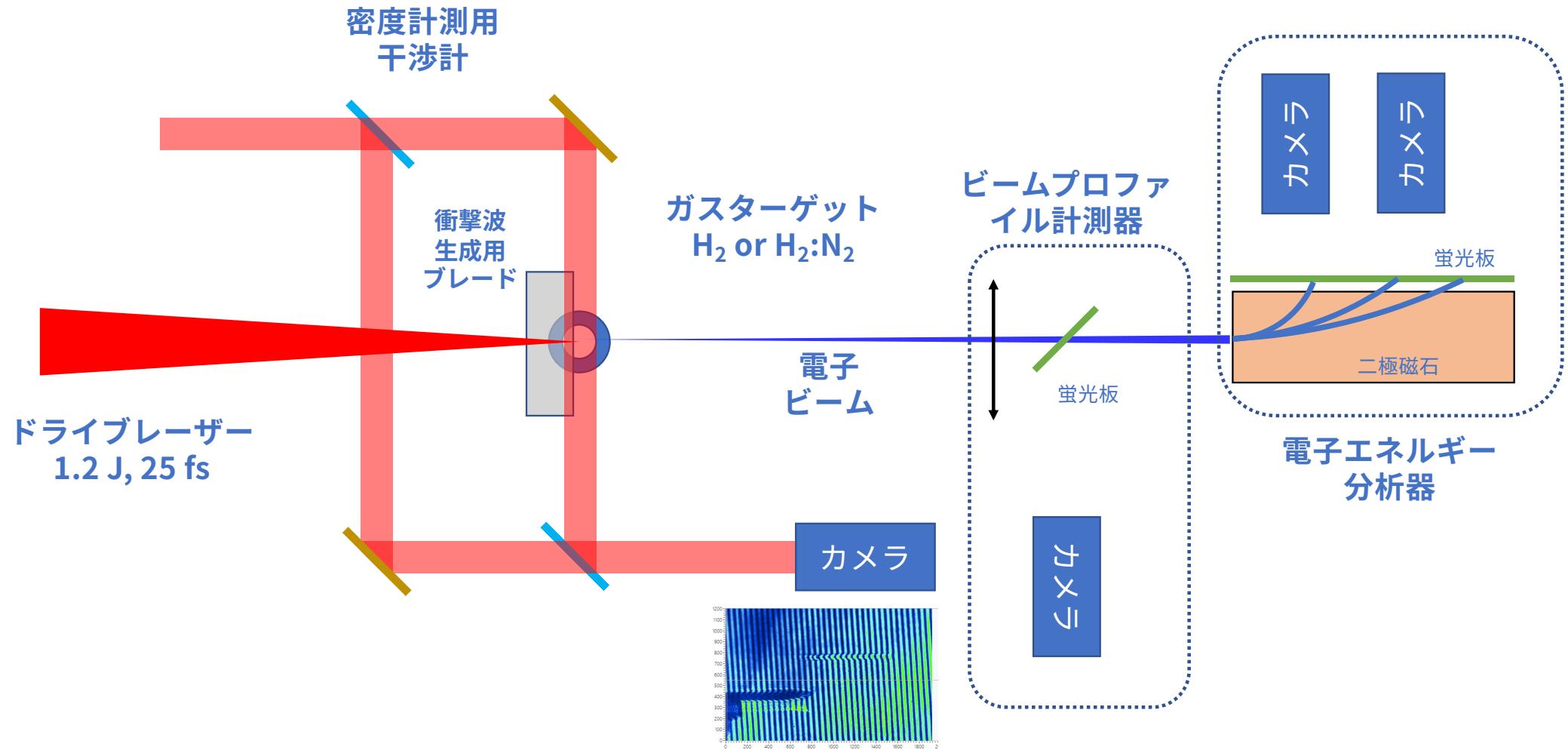
$\sim 1000\text{倍の}$
加速勾配
→小型化が可能



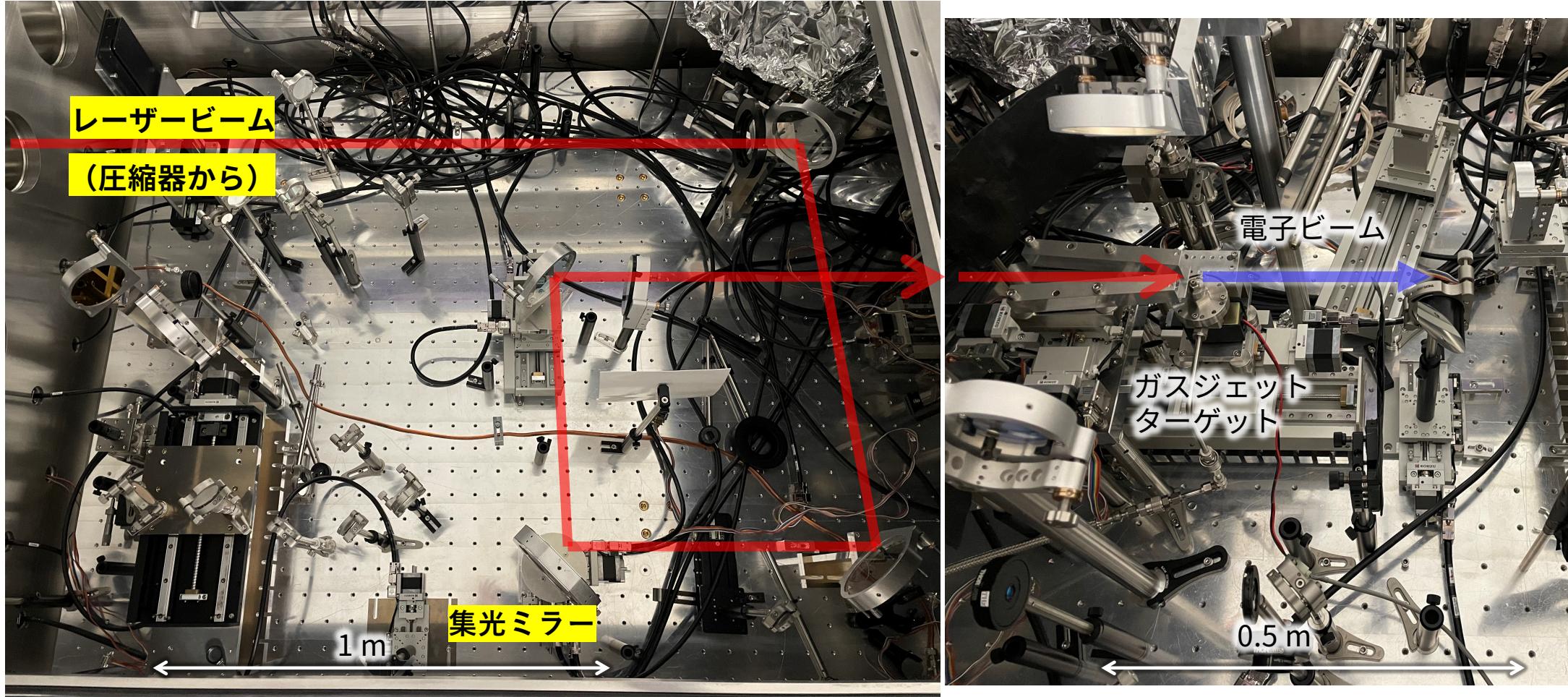
<http://wp.lancs.ac.uk/spiral/research/laser-driven-plasma-wakefield-acceleration/>



電子発生実験体系図



電子発生実験装置

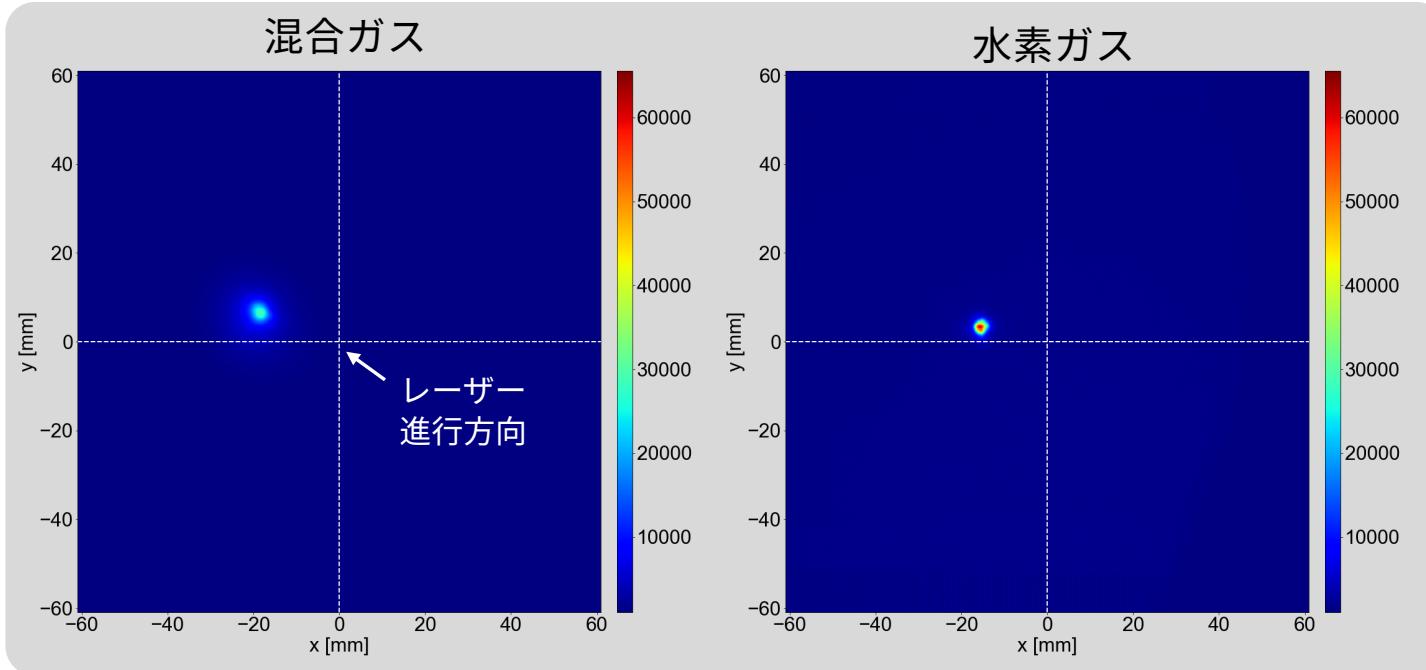


電子ビームプロファイル

レーザープロファイル改善(Nakanii et al., APEX 2023)

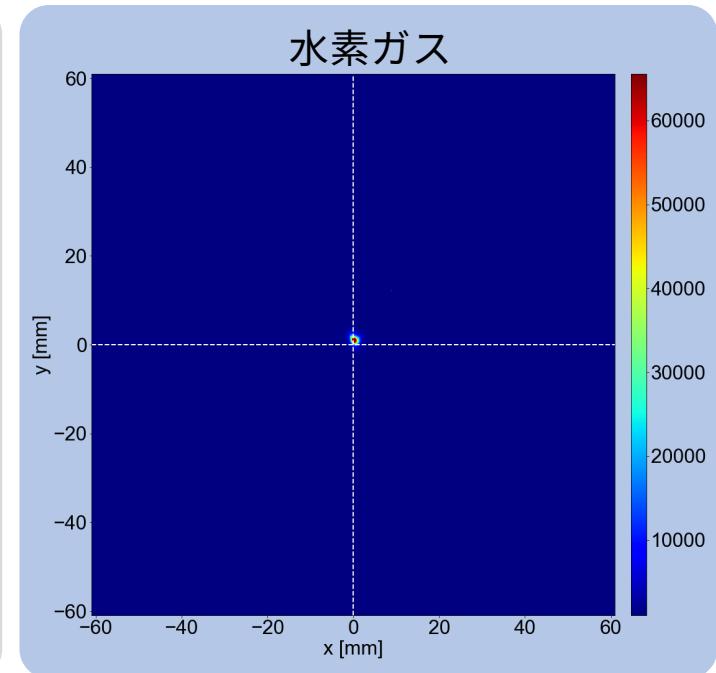
N. Nakanii et al., in preparation

従来法



- ⌚ レーザー進行方向から電子ビームがずれる
- ⌚ ビームサイズが大きい

プロファイル改善後



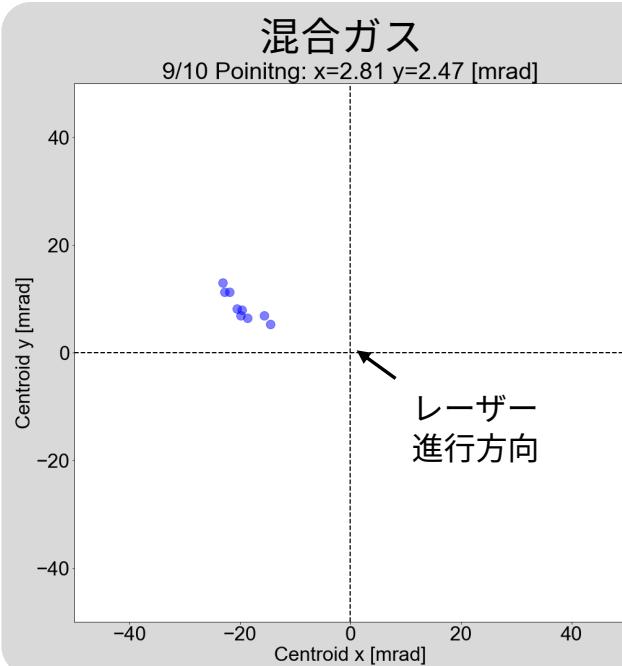
- ⌚ レーザー軸と電子が一致
- ⌚ ビームサイズが小さい

電子ビームの安定化：ポインティング

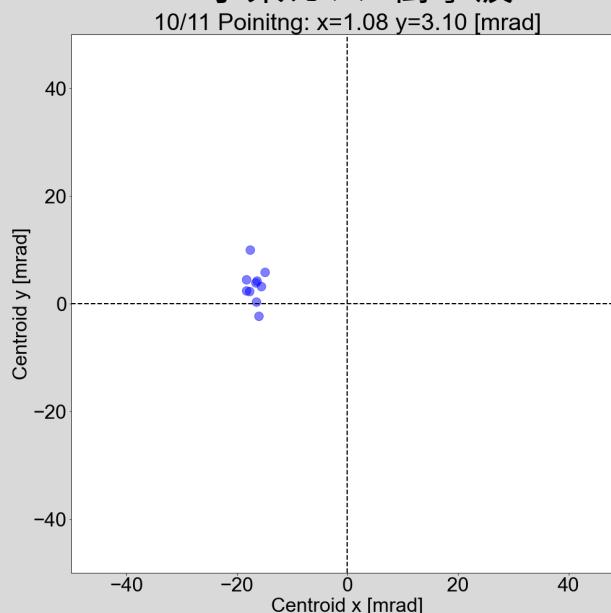
特許技術によるレーザープロファイル改善(Nakanii et al., APEX 16 026001, 2023)

N. Nakanii et al., in preparation

従来法



水素ガス+衝撃波



レーザープロファイル改善

水素ガス+衝撃波

非公開

- ⌚ レーザー進行方向から電子ビームがずれる
- ⌚ ビームのポインティングが揺らぐ (~1.8-2.6 mrad)
- ⌚ 比較的高い電子発生率 (>90%)

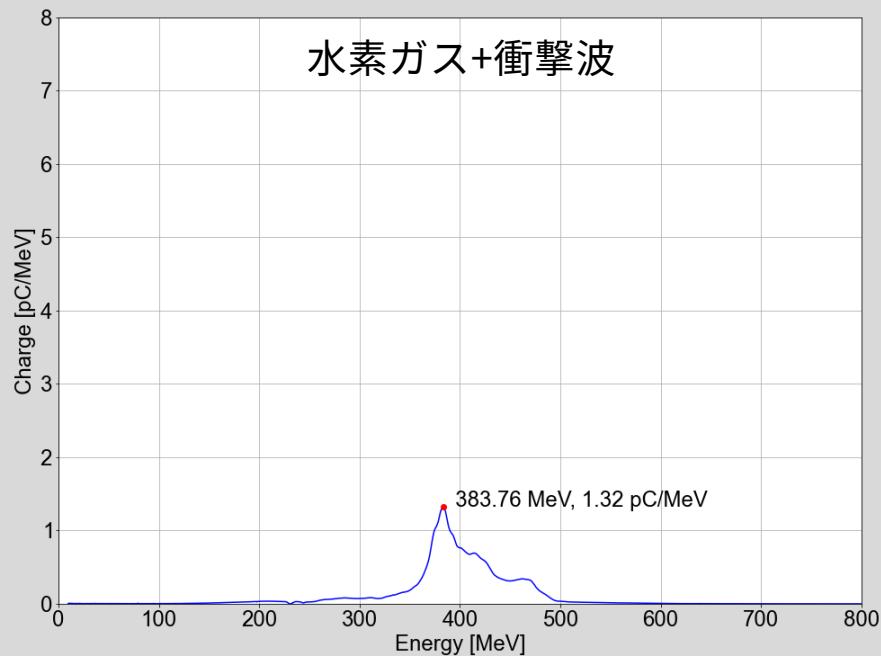
- ⌚ レーザー軸と電子が一致
- ⌚ 揺らぎ ~0.6 mradに改善

電子ビームの改善：エネルギー分布

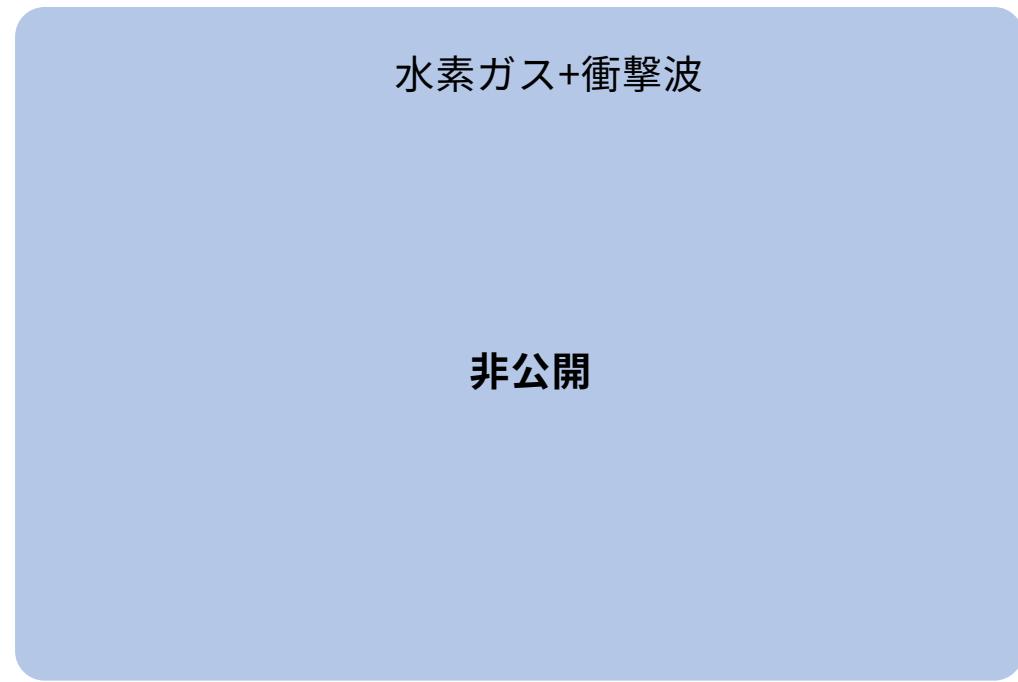
特許技術によるレーザープロファイル改善(Nakanii et al., APEX 16 026001, 2023)

N. Nakanii et al., in preparation

従来法



レーザープロファイル改善



- ⌚ エネルギー拡がりが大きい
- ⌚ ピーク電荷量が低い

- ⌚ エネルギー拡がりが小さい
- ⌚ ピーク電荷量が高い

XUV-FELの実現性：得られたビーム性能でのシミュレーション

✓ビームポインティング安定性の向上

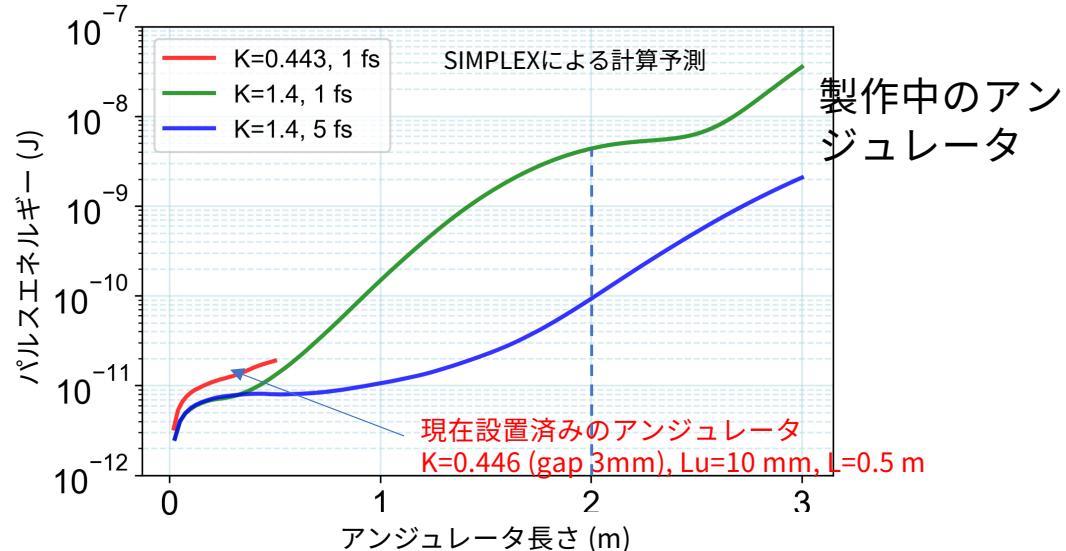
非公開

✓狭いエネルギー分布の生成

非公開

電子ビーム

電子エネルギー	$E_p=250 \text{ MeV}$
電荷量	$27.3 \text{ pC in } 1/e^2$
エネルギー拡がり	$\sigma/E_p=0.52\% \text{ (rms)}$
エミッタス	$0.2 \text{ mm-mrad} \text{ (仮定)}$
バンチ長	$1 \text{ or } 5 \text{ fs (rms)}$
アンジュレータ	現在設置済み
K値	$K=0.446$
周期長	$\lambda_u=10 \text{ mm}$
長さ	$L=0.5 \text{ m}$
	製作中
	$K=1.4$
	$\lambda_u=25 \text{ mm}$
	$L=2 \text{ m}$



XUV-FEL実証に必要な電子の生成に成功

世界的な位置付け（ベンチマーク）

Rev3

		本プロジェクト	SIOM (中国)	Hamburg (ドイツ)	HZDR (ドイツ)	LBNL (米国)
レーザー	パワー	48 TW (1.2 J, 25 fs)	200 TW (~4.8J, 24 fs)	50 TW (2J, 42fs)	70 TW (2.1J, 30 fs)	850 TW (31 J, 35 fs)
加速方式		衝撃波入射	衝撃波入射	イオン化入射	イオン化入射	自己入射
電子	エネルギー	378 MeV (±14%)	490 MeV	368 MeV (±2.4%)	188 MeV (±3.2%)	7.8 GeV
	rmsエネルギー拡がり	0.59% (±38%) Best 0.36%	Best 0.34%	6% (±27%)	6.3% (±0.8%)	-
	エミッタنس		0.25 mm-mrad*		0.36 mm-mrad	
	電荷量	17 pC (±60%)	22.8 pC	25 pC (±11%)	~75 pC (Max 110 pC)	5 pC (7 GeV- 8.5 GeV)
	rmsバンチ長	<[25.7 fs*] [±9.0%]	[1.6 fs] シミュレーション		6.3 fs (±10%)	
	繰り返し	0.03 Hz		1 Hz		
特長		・低エネルギーノイズなし ・小型レーザー	27 nmのSASE FEL增幅	連続運転で安定電子発生	260 nmのSeed FEL增幅	最高エネルギー

FELを志向しているレーザープラズマ加速の比較(LBNLは最高エネルギーのため掲載)

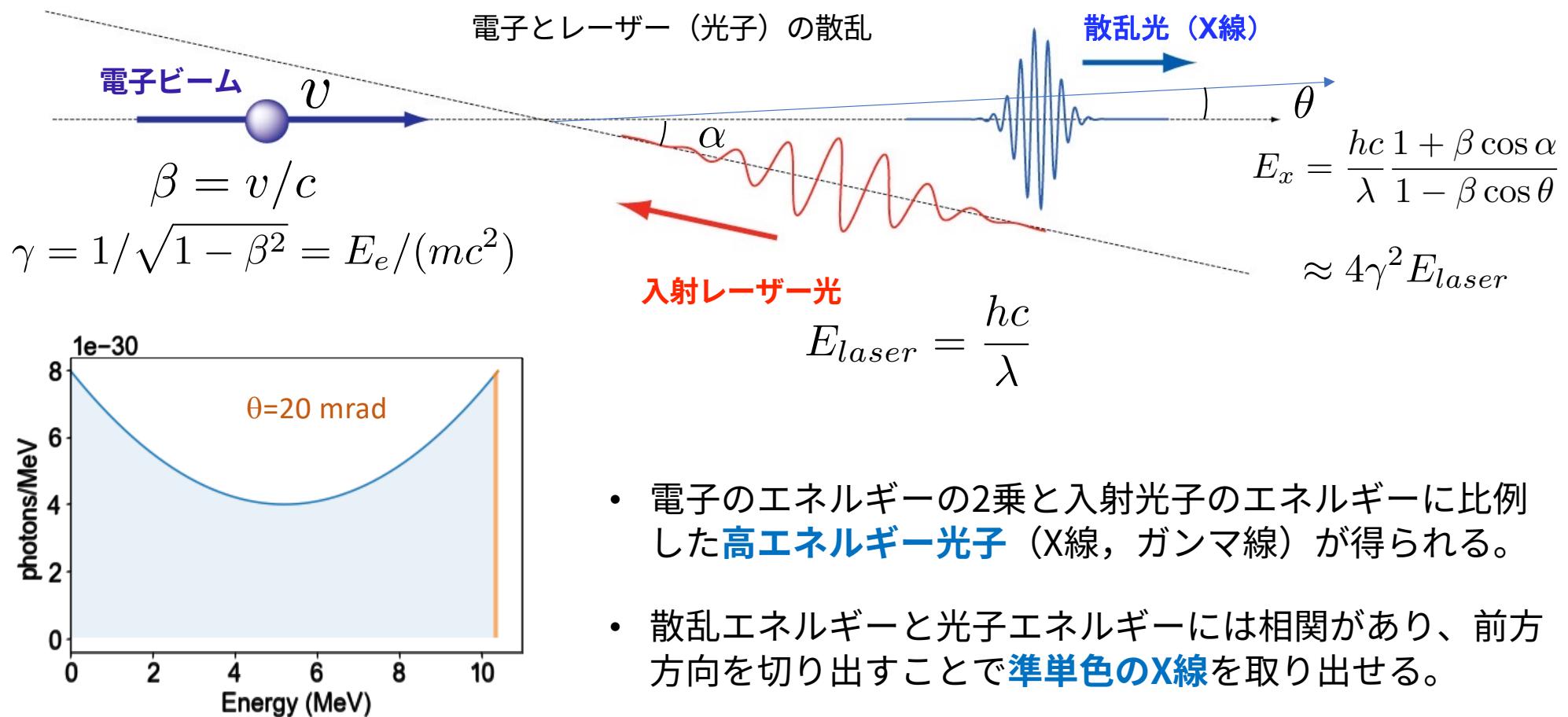
X線の利用

- XUV（極端紫外領域）のFELは実現間近
- エンドユーザーからの要求（櫻井先生の発表）
 - HIP接合の健全性検査（工場での）, 100 keV~MeV, 0.1%のエネルギー分散

MeVの高エネルギーX線はFELでは難しい

→逆コンプトン散乱はどうか？

逆コンプトン散乱



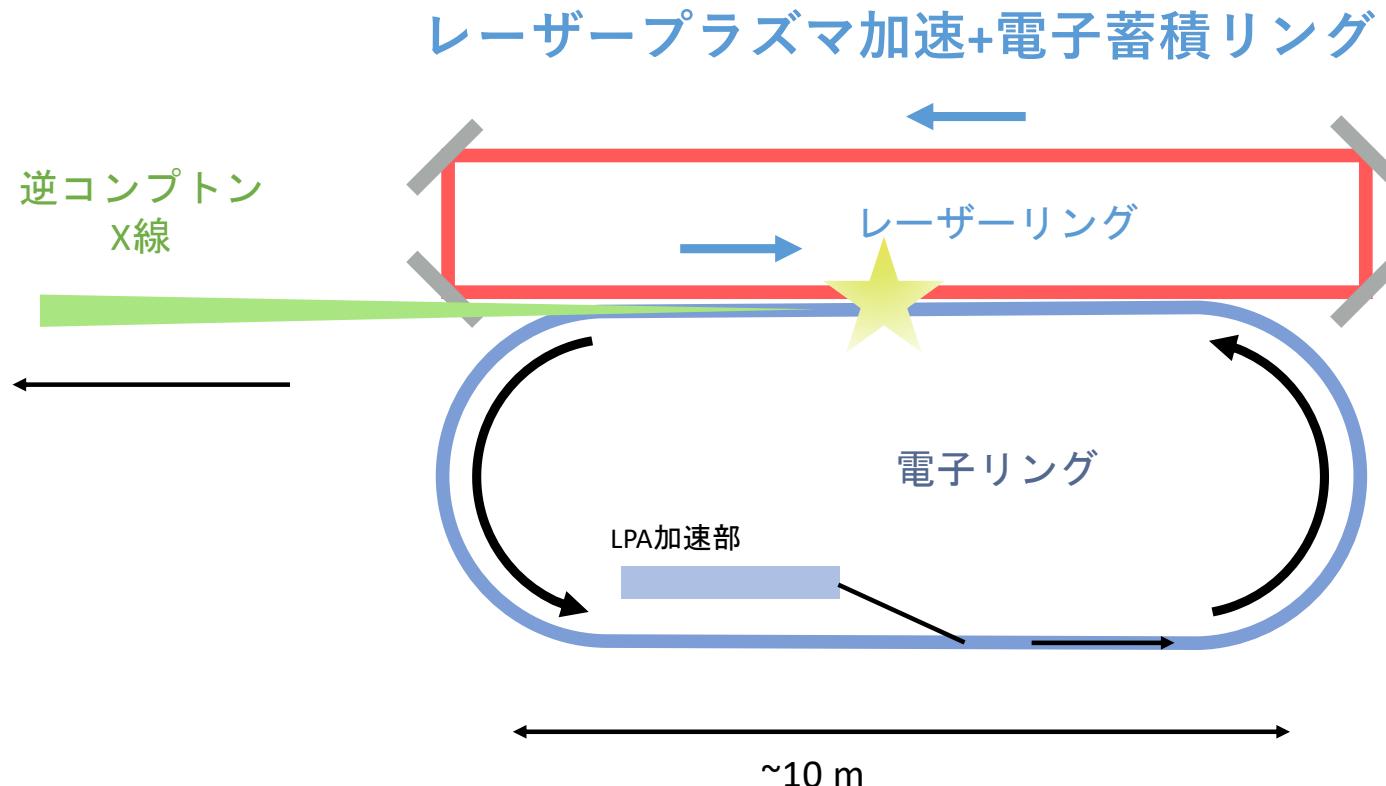
X線の利用

- ・ 櫻井先生の手法（コンプトンプロファイル）では
- ・ X線 0.1%程度のエネルギー拡がりが必要
- ・ テストをおこなっているSPring-8では、 $\sim 10^{11}$ ph/s程度のflux
- ・ 実機では、100 keV(SPring-8)ではなく厚みがあるため MeV程度は必要？

逆コンプトン散乱は断面積が小さいので、レーザー加速+レーザーでは高々10 Hzの繰り返し (**fluxが足りない！**)

エネルギーは出せそうであるが、**エネルギー拡がり**はFELと同程度の難易度**安定度も必要**

小型高エネルギーX線発生方法



- 電子ライナックはLWFAで小型化
- 衝突レーザーもリング化で効率良く逆コンプトン散乱X線を生成

※繰り返しが高いため、レーザー部はCWレーザーでもよい（当面は）

入射器はレーザー加速で小型化。安定度、単色性は蓄積リング（加速器技術）で担保。
お互い（レーザー加速と既存加速器）の欠点を補い合うソリューション

簡単な見積

			1 MeV	10 MeV
電子エネルギー	E_e	MeV	240	760
	γ		489.2	1506.8
	β		0.99999791	0.99999978
入射角度	α	deg.	10	10
観測角度	θ	deg.	0	0
レーザー波長	λ_0	nm	1070	1070
光子エネルギー	$\hbar\omega_0$	eV	1.16	1.16
X線エネルギー	E_x	MeV	1.0	10.0
0.1%の観測角度	θ_c	deg.	0.0037	0.0012
レーザー集光サイズ	σ_{W_p}	μm	100	100
	σ_{H_p}	μm	100	100
電子集光サイズ	σ_{We}	μm	100	100
	σ_{He}	μm	50	50
レーザーパワー	P_L	W	5000	5000
レーザー光子数	N_p	ph/s	2.7e22	2.7222
電流	I_e	mA	50	50
電子数	N_e	e/s	3.1e17	3.1e17
バンチ長	σ_{Le}	mm	33	33
周回周波数	f_r	MHz	12	12
X線の数 (0.1%)	N_x^{obs}	ph/s	1.1e13	1.1e13

電子蓄積リングはまだ設計完了していないので既存のリングなどからの概算

サイズはB=1.2Tを仮定し、1MeV, 10 MeVで曲率半径 0.67 m, 2.1 m

Fujikura製ファイバーレーザー
CW, 5 kW, 1070 nm



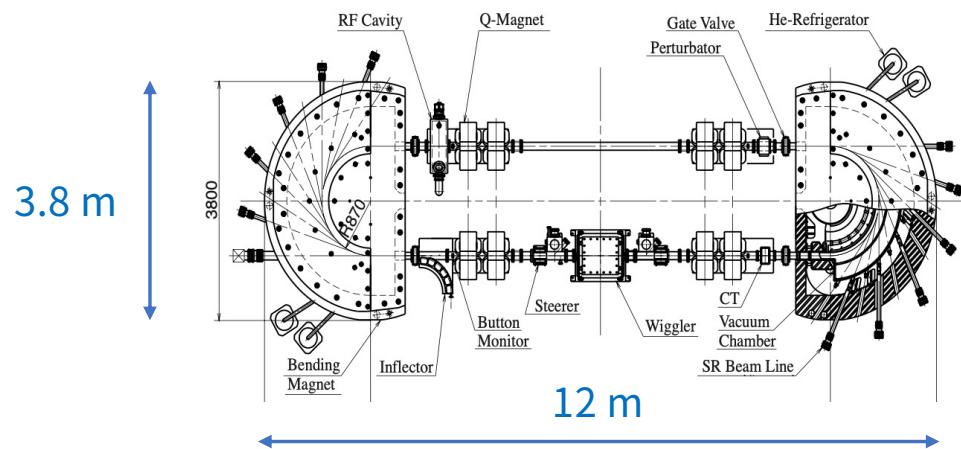
パルスレーザーを用い、Green光, UV光などを利用することで**電子エネルギーを下げる**ことは可能

レーザー加速電子に特化したリングの設計、コスト、サイズを含めた最適化が必要

住友重機械工業 AURORA-2D



- Race Track型
- シンクロトロン 150~700 MeV
- 常伝導の磁石
- 300 mA
- 立命館、広島大学、理研にて稼働中
- $\sim 12 \times 3.8 \text{ m}^2$



入射器：150 MeV マイクロトロン **3 m x 1.5 m, 20t**
入射器：150 MeV リニアック **~15 m**

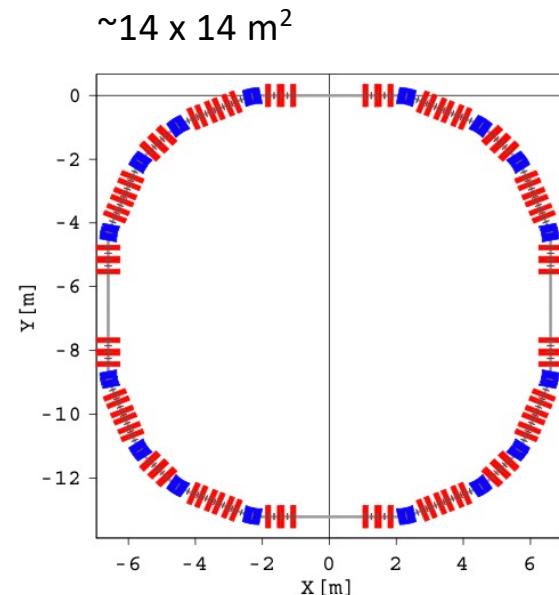
堀利匡, 博士論文 2002 (広島大学)

T. Hori et al., EPAC98, MOP10G (1998)
宮出、加速器 2, 388 (2005)

KIT VLA-cSR (設計) , ドイツ Karlsruhe

- ・レーザープラズマ加速で入射を行おうという計画
- ・広いエネルギー（運動量）**アクセプタンス $\pm(6\sim8)\%$**
- ・フェムト秒の電子バンチを目指す（我々と異なる）

電子エネルギー 50-500 MeV



A. Papash et al., IPAC2017

Parameter	3Q-split lattice
Energy range, MeV	50 – 500
Magnetic rigidity, T·m	$B \cdot R = 0.167\text{--}1.67$
Circumference, m	44,112
Ring footprint (FLUTE Bunker),m	13,5 x 13,5
Ring periodicity	4 (two 45° FDF-DBA)
Split DBA super-cell (cell/-cell)	2x22,5° / -(2x22,5°)
Straight sections	4 x 2 m
Momentum compaction	$6,03 \times 10^{-3}$
SR losses/turn (50/500 MeV)	<1 eV / 4,3 keV
Horizontal damping partition J_x	1,397
Damping time $\tau_x / \tau_y / \tau_z$, seconds	24 / 34 / 21 (50 MeV)
RF frequency / F_{ROT} / h_{RF} (MHz)	3000 / 6.8 / 440
Injection energy/ inj.energy spread	50 MeV / $\sigma_p = 2 \cdot 10^{-2}$
Inj.beam emittance(norm/unnorm)	<10 mm·mr / <100 nm·r
Natural emitt/nat.en.spr. (no IBS)	0,18 nm·r / $\sigma_p = 4 \cdot 10^{-5}$
Betatron tunes Q_x / Q_y	5,844 / 8,461
Phase advance (supercell) hor/vert	$\mu_x = 2.92\pi / \mu_y = 4.23\pi$
Natural Chromaticity (per cell)	$\xi_{x/y} = -16/-21 (-4/-5)$
Dynamic Accept X/Y(incl. errors)	120/20 (70/10) mm·mr
Beta-functions–middle straight, m	$\beta_{x/y} = 1.8 / 1.2$
DBA Dispersion max (distr), m	0.25 (± 0.15)
Dynamic Aperture hor / vert, mm	(-14...+18) / (± 6)
Momentum acceptance (bare lat.)	$\pm 6\pm 8 \%$

新しい応用先の開拓～高エネルギーX線による非破壊検査

エンドユーザーの課題

核融合用ブランケット
HIP接合

良い接合面と悪い接合面がある
どのように検査・管理するか？

接合面に析出する酸化物が原因

金属技研
QST六ヶ所研

学術機関での基礎研究

高エネルギーX線を用いた
コンプトンプロファイル技術が使え
ないか？

SPring-8などで実証実験

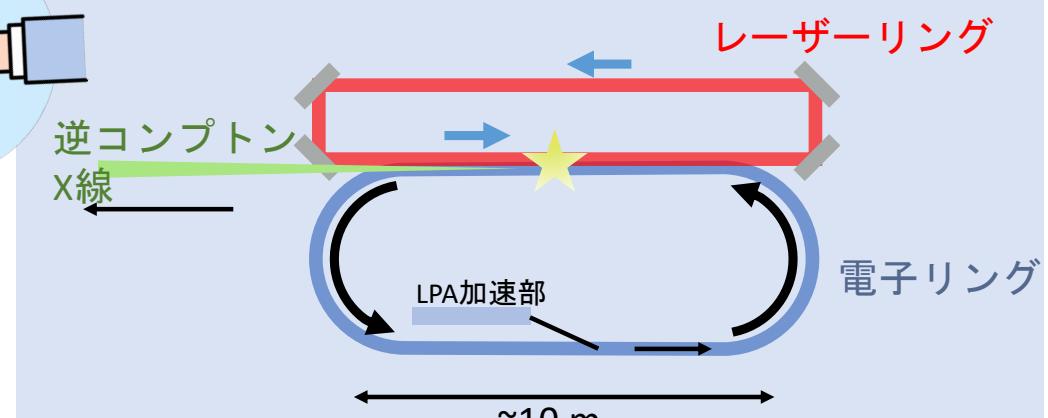
群馬大学 櫻井先生



技術解決 未来社会

レーザープラズマ電子加速を用いた
単色・高エネルギーX線発生装置
(工場に設置可能な大きさ)

レーザープラズマ入射器+蓄積リング
良いとこ取りで、実用化を短縮化



現在、金属技研様と一緒にリングの設計中

まとめ

- ・本プロジェクト（未来社会創造事業）では、レーザープラズマ加速による加速器の小型化を行い、XUV領域（10~100 nm）の自由電子レーザー(FEL)增幅を実証する予定
- ・金属技研様からご提案頂いた**社会課題**（核融合ブランケットなどの接合健全性・**非破壊検査**）について、群馬大学 櫻井先生の計測技術を取り入れ、レーザープラズマ電子加速と加速器技術（蓄積リング）の組合せで高フラックスの**高エネルギーX線**を作り、計測に取り組む
- ・他にも使いたい用途などがあれば是非お知らせください！

謝辞：

本研究を進めるにあたり、議論させて頂いた方々に感謝致します。

QST 六ヶ所研究所

野澤貴史

QST 高崎量子応用研究所

前川雅樹

群馬大学理工学府

櫻井浩